Таблица 2 – Параметры, определенные из сравнения расчетных и измеренных спектров отражения в области свободных А- и В-экситонов CulnSe2 при T = 4.2 К

1987 - N. K. M. Hatta M. (1997) 	А-экситон	В-экситон	. It (Ambo
Резонансная энергия	E = 1.04104 eV	E = 1.04455 eV	
Параметр затухания	Γ = 0.91 meV	Γ = 0.74 meV	and an announce of the set
Толщина мертвого слоя	d = 7.83 nm	d = 8.46 nm	n in her her an
Поляризуемость	4πα = 0.0033	4πα = 0.0027	a de l'esta des clistena S. Constantes de la constante
an an da in that is sub-straight weapon, who	is the strategic states and the	station and states that	그 옷을 가졌다. 하는 것 같아.

### Заключение

В настоящей работе проанализированы спектры отражения нанокристаллов GaN и CulnSe<sub>2</sub> с помощью одно- и двухосцилляторной моделей с учетом "мертвого" споя. Из сравнения экспериментальных и расчетных контуров спектров отражения определены. значения энергии экситонного резонанса, параметра затухания, толщины "мертвого". слоя и поляризуемости. ter bei e an na statistik. .

# СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Борн, М. Основы оптики / М. Борн, Э. Вольф. – Москва, 1970. 2. Hopfield, J.J., Thomas, D. Theoretical and Experimental Effects of Spatial Dispersion on the optical Properties of Crystals // Phys. Rev., 32, 1963. - S. 563-572. And Adventised Control of Control of

3. Экситоны / Под ред. Э.И. Рашба. – Москва, 1985.

4. Киселев, В.А. Экситонная спектроскопия приповерхностной области полупроводников / В.А. Киселев, Б.В. Новиков, А.Е. Чередниченко. - Ленинград, 1987.

5. Ракович, Ю.П. Экситонное отражение монокристаллов ZnSe с учетом влияния поверхностного электрического поля // ЖПС, 1999. - Т. 66. - № 3.

6. Rakovich, Yu. Computer modeling the Excitonic Reflection and Photoluminescence Spectra of GaN Epitaxial Lavers. International Conference on Neural Networks and Artificial Intelligence / Yu. Rakovich, N.P. Tarasjuk, A.A. Gladyshchuk, E.V. Lucenko, G.P. Yablonskii, M. Heuken, K. Heime, - Brest, 1999. - P. 204-209. 7. Боглаев, Ю.П. Вычислительная математика и программирование. - Москва, 1990.

#### 自己的 化合理学 计分子子 化合理学 УДК 535.337 化合物性性的结构的 化合合合物 计一种分析存在分析中 化可加热管理 Ивенкова О.А. Научный руководитель: ст. преподаватель Тарасюк Н.П.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКСИТОННЫХ СПЕКТРОВ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ

## Введение

Широкомасштабные исследования оптических спектров экситонов в полупроводниковых кристаллах вызваны в первую очередь потребностями бурно развивавшейся опто- и квантовой электроники.

Для анализа спектров в области экситонного резонанса наибольшее распространение получил метод подгонки вычисляемых по формулам Френеля кривых экситонного отражения к экспериментальным спектрам [1]. Далее по определенным из спектров отражения значениям резонансной энергии Ео, параметра затухания Г, поляризуемости 4па, толщины "мертвого" слоя d анализируются спектры фотолюминесценции и определяются коэффициент диффузии Dex и время жизни экситонов Tex.

Далее рассмотрим расчет экситонных спектров фотолюминесценции CulnSe2 и GaN.

where power of the where where the most the most the second s

# Расчет спектров фотолюминесценции

При описании формы спектра фотолюминесценции используется следующее выражение [2]:

$$I_{PL}^{0}(\omega) = \rho(\omega) \cdot (1 - R'(\omega)) \int n_{ex}(x) \cdot \exp(-k(\omega)x) dx.$$
(1)

(Кристалл имеет вид плоскопараллельной пластины, ограниченной плоскостями x = 0и x = I. Свет частоты  $\omega$  падает перпендикулярно плоскости x = 0 из области x<0.) Здесь  $\rho(\omega)$  – отнесенная к единице времени вероятность образования фотона с частотой  $\omega$ при гибели экситона,  $R'(\omega)$  – коэффициент отражения,  $k(\omega)$  – коэффициент экситонного поглощения,  $n_{ex}(x)$  – функция распределения экситонов по глубине кристалла.

Коэффициент отражения R'(ω) определяется по формуле (2):

$$\mathbf{R}'(\boldsymbol{\omega}) = \left| \tilde{\mathbf{r}}(\boldsymbol{\omega}) \right|^2, \qquad (2)$$

ГДе  $\tilde{r}(\omega) = \frac{\tilde{r}_{12}(\omega) + r_{23}e^{2i\beta}}{1 + \tilde{r}_{12}(\omega)r_{23}e^{2i\beta}}, \quad \tilde{r}_{12}(\omega) = \frac{\tilde{n}(\omega) - n_0}{\tilde{n}(\omega) + n_0}, \quad r_{23} = \frac{n_0 - n}{n_0 + n}, \quad n_0 - \text{показатель препомления}$ 

безэкситонного слоя,  $\tilde{n}(\omega)$  – показатель преломления кристалла, n = 1.

Распределение экситонов по координате можно определить из системы диффузионных уравнений для электронно-дырочных пар *n*<sub>e</sub> и экситонов *n*<sub>ex</sub> при учете рекомбинации только через экситонные состояния [3]:

$$D_e \frac{d^2 n_e}{dx^2} = \gamma_B \cdot n_e^2 - I_{ex} k \cdot \exp(-k \cdot x) - \alpha \cdot n_{px}, \qquad (3)$$

$$D_{ex}\frac{d^2\hat{n}_{ex}}{dx^2} = \frac{n_{ex}}{\tau} + \alpha \cdot n_{ex} - \gamma_B n_e^2.$$
(4)

Здесь *D<sub>e</sub>* и *D<sub>ex</sub>* – коэффициенты диффузии носителей и экситонов, *I<sub>ex</sub>* – интенсивность возбуждения, *k* – коэффициент поглощения на длине волны возбуждения, *γ<sub>B</sub>* – коэффициент связывания электронно-дырочных пар в экситоны, *α* = *γ<sub>B</sub> N<sub>cve</sub>* – коэффициент термической диссоциации экситонов, где *N<sub>cve</sub>* – эффективная плотность состояний в разрешенных зонах, приведенная к уровням экситонов.

Для случая преобладания диффузии и концентрации экситонов над амбиполярной диффузией и концентрацией электронно-дырочных пар, из двух уравнений получается одно для экситонов:

$$D_{ex}\frac{d^2 n_{ex}}{dx^2} = \frac{n_{ex}}{\tau_{ex}} - I_{ex}k \cdot \exp(-k \cdot x).$$
(5)

При учете граничных условий на плоскости х=0:

$$D_{ex}\frac{dn_{ex}}{dx}\bigg|_{x=0} = S_{ex}n_{ex}(0) \quad \mathsf{M} \quad n_{ex}\bigg|_{x=\infty} = 0, \tag{6}$$

решение уравнения (5) получается в виде состания состания состания состания состания состания состания состания

e de proposition estador a presentat d'Armanya (\* 1497 anticational de l'Armanya)

signi (\* 1920) – 1944 portoger Statemente servet offenske k

$$n_{ex}(x) = \frac{I_{ex} \cdot k \cdot \tau_{ex}}{L^2 k^2 - 1} \left( \frac{k - \frac{S_{ex}}{D_{ex}}}{\frac{1}{L} - \frac{S_{ex}}{D}} \cdot \exp\left(-\frac{x}{L}\right) - \exp(-k \cdot \bar{x}) \right)$$
(7)

Здесь S<sub>ex</sub> – скорость поверхностной рекомбинации экситонов,  $L = \sqrt{D_{ex} \cdot \tau_{ex}} - длина диффузии экситонов.$ 

Значения резонансной энергии *E*<sub>0</sub>, параметра затухания *Γ*, поляризуемости 4πα, толщины "мертвого" слоя *d* берутся из рассчитанных спектров отражения. 274

#### Результаты

Для подгонки вычисляемых кривых к экспериментальным спектрам использовалась целевая функция вида

$$F = \sum_{i=1}^{N} \left( Y_{meop_i} - Y_{skcn_i} \right)^2,$$
(8)

где N – число экспериментальных точек, У и У – теоретические и эксперимен-

тальные значения [4].

Для минимизации функции целевой функции F использовался метод квадратичной интерполяции-экстраполяции [5].

Ниже приведены экспериментальные (сплошная кривая) и рассчитанные (штриховая кривая) контуры полосы фотолюминесценции (рисунки 1 и 2) CulnSe<sub>2</sub>, а также параметры, полученные из подгонки (таблицы 1 и 2).



Рисунок 1 – Экспериментальный (сплошная линия) и рассчитанный (штриховая) спектры фотолюминесценции CulnSe2 при T = 4.2 К для А-экситона

Таблица 1 – Параметры, определенные из сравнения расчетных и измеренных спектров фотолюминесценции в области свободного А-экситона CulnSe<sub>2</sub> при T = 4.2 К ( $l_{ex} = 5 \frac{Bm}{CM^2}$ ,  $k = 3.5 \ 10^5 \text{ см}^{-1}$ ,  $\varepsilon_0 = 13.6$ ,  $S_{ex} = 100 \text{ см/c}$ ,  $l = 4 \ 10^4 \text{ см}$ ,  $E_{0A} = 1.04106 \text{ зB}$ ,  $\Gamma = 1.04 \text{ мэB}$ ;  $4\pi a = 0.00255$ , d = 13.5 нм)

Коэффициент диффузии экситона $\hat{D}_{ex_s} = rac{{ m cm}^2}{{ m c}}$	0.86	
Время жизни экситонов тех, по высшение совется	Alban 204 <b>42</b> and 10 ar ve	1997 (M
<ul> <li>Interpretation of the constraint and constraints</li> </ul>	8.3438.358.438.777.8.34987	

Таблица 2 – Параметры, определенные из сравнения расчетных и измеренных спектров фотолюминесценции в области свободного В-экситона CulnSe<sub>2</sub> при T = 4.2 K ( $l_{ex}$  = 5  $\frac{Bm}{cM^2}$ , k = 3.5 10<sup>5</sup> см<sup>-1</sup>,  $\epsilon_0$  = 13.6,  $S_{ex}$  = 100 см/с, l = 4 10<sup>4</sup> см,  $E_{0B}$  = 1.04449 зВ,  $\Gamma$  = 0.96 мзВ,  $4\pi\alpha$  = 0.00194, d = 1.6 нм)

ļ	Коэффициент диффузии экситона Dex. См <sup>2</sup>	3.67	
1.	Strand and the second states of the second		이야 다이지는 <u>사람이 있</u> 는 것이 있다.
	Время жизни экситонов гех, пс	2004 1934 <b>33</b> 1006 214 0	]neissie Kangbur

275





Рисунок 2 – Экспериментальный (сплошная линия) и рассчитанный (штриховая) спектры фотолюминесценции CulnSe<sub>2</sub> при T = 4.2 К для В-экситона

#### Заключение

В настоящей работе проанализированы спектры фотолюминесценции нанокристаллов GaN и CuInSez. Из сравнения экспериментальных и расчетных контуров спектров фотолюминесценции определены значения коэффициента диффузии Dex и время жизни экситонов Tex.

# СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. А.В. Мудрый, М.В. Якушев, Р.Д. Томлинсон, А.Е. Хилл, Р.Д. Пилкингтон, И.В. Боднарь, И.А. Викторов. В.Ф. Гременок, И.А. Шакин, А.И. Патук // ФТП. – 2000. – Т.34. – № 5. – С. 550-554.

2. Агранович, В.М. Теория экситонов. – М.: Наука, 1968.

3. Нолле, Э.Л. О рекомбинации через экситонные состояния в полупроводниках // ФТТ.- 1967. – Т.9. – N 1. – С. 122-128.

4. Yu. Rakovich, N.P. Tarasjuk, A.A. Gladyshchuk, E.V. Lucenko, G.P. Yablonskii, M. Heuken, K. Heime. Computer modeling the Excitonic Reflection and Photoluminescence Spectra of GaN Epitaxial Layers. International Conference on Neural Networks and Artificial Intelligence. – Brest, 1999. – P. 204-209.

5. Боглаев, Ю.П. Вычислительная математика и программирование. - Москва, 1990.

# УДК 681.3

# Кочурко В.А., Согоян А.Л. Научный руководитель: профессор Муравьев Г.Л.

# ПОДХОД К ГЕНЕРАЦИИ ТЕСТОВЫХ ОПИСАНИЙ СИСТЕМ

Моделирование и в том числе имитационное широко используется для анализа и синтеза систем. Одним из этапов, который обеспечивает проведение моделирования, является этап обследования системы, процессов функционирования системы с целью получения информации, необходимой как для разработки моделей, так и оценки их адекватности. Последнее как раз и предполагает получение характеристик функционирования системы, которые и используются в качестве эталонных при оценке адекватности построенных моделей. Соответственно одна из задач обучения моделированию – обеспечить полный цикл работ, включая разработку модели и ее аттестацию.

Здесь рассматривается подход к организации автоматического формирования исходных тестовых описаний, представляющих собой наборы параметров систем и набо-276